

BECAS INSTITUCIONALES ACADÉMICAS

DAMI



MATRÍCULA	CARRERA	PORCENTAJE
I20193nt011	Ingeniería en Nanotecnología	50%
I20193nt021	Ingeniería en Nanotecnología	50%
I20193NT020	Ingeniería en Nanotecnología	50%
I20193nt061	Ingeniería en Nanotecnología	50%
I20193NT043	Ingeniería en Nanotecnología	50%
20203MC038	TSU. Mecatrónica área Automatización	50%
I20183mc081	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20183MC048	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20203PI076	TSU. Procesos Industriales área manufactura	50%
I20193pi045	Ingeniería Industrial	50%
I20193nt038	Ingeniería en Nanotecnología	50%
20213NT004	TSU. Nanotecnología área Materiales	50%
I20183nt047	Ingeniería en Nanotecnología	50%
I20183MC217	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193NT024	Ingeniería en Nanotecnología	50%
I20193NT005	Ingeniería en Nanotecnología	50%
20213MT001	TSU. Mantenimiento área Industrial	50%
I20193nt041	Ingeniería en Nanotecnología	50%
20213MC040	TSU. Mecatrónica área Automatización	50%
20213pi046	TSU. Procesos Industriales área manufactura	50%
I20183MC018	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193MT009	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	50%
20203mc200	TSU. Mecatrónica área Automatización	50%
20213mt011	TSU. Mantenimiento área Industrial	50%
20203MC016	TSU. Mecatrónica área Automatización	50%
I20193MC150	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20203mc071	TSU. Mecatrónica área Automatización	50%
I20183PI034	Ingeniería Industrial	50%
I20193PI034	Ingeniería Industrial	50%
I20193PI067	Ingeniería Industrial	50%
I20193PI032	Ingeniería Industrial	50%
I20193MC057	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20183MC040	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193mc193	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193MC034	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20183AD084	Ingeniería Industrial	50%
I20193MC092	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193MC134	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20213mc065	TSU. Mecatrónica área Automatización	50%

I20183NT055	Ingeniería en Nanotecnología	50%
I20183PI076	Ingeniería Industrial	50%
I20193MC142	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20183MC104	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20183MC124	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20203mc186	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20203mc205	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20183MC094	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20203MC131	TSU. Mecatrónica área Automatización	50%
20213MC122	TSU. Mecatrónica área Automatización	50%
I20183MT042	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	50%
I20183MC037	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20213MC133	TSU. Mecatrónica área Automatización	50%
I20183MC102	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20203mc173	TSU. Mecatrónica área Automatización	50%
I20183mc162	Ingeniería en Mecatrónica	50%
i20173mt043	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	50%
I20193NT034	Ingeniería en Nanotecnología	50%
I20183NT064	Ingeniería en Nanotecnología	50%
I20183MC131	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20203MT023	TSU. Mantenimiento área Industrial	50%
20203pi064	TSU. Procesos Industriales área manufactura	50%
I20193PI041	Ingeniería Industrial	50%
I20193PI080	Ingeniería Industrial	50%
I20173MC077	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20203MC035	TSU. Mecatrónica área Automatización	50%
I20193PI062	Ingeniería Industrial	50%
I20183MC158	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20213PI041	TSU. Procesos Industriales área manufactura	50%
20213MC028	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20213mt013	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	50%
20213PI010	TSU. Procesos Industriales área manufactura	50%
20203MC045	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20203MC058	TSU. Mecatrónica área Automatización	50%
20203PI016	TSU. Procesos Industriales área manufactura	50%
20213mc048	TSU. Mecatrónica área Automatización	50%
20213NT034	TSU. Nanotecnología área Materiales	50%
20203PI015	TSU. Procesos Industriales área manufactura	50%
20203mc009	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20213MC129	TSU. Mecatrónica área Automatización	50%
20213mc119	TSU. Mecatrónica área Automatización	50%
20213mt059	TSU. Mantenimiento área Industrial	50%
I20193MC140	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20203MC195	TSU. Mecatrónica área Automatización	50%
20213mc041	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193MC106	Ingeniería en Mecatrónica	50%

20203pi048	TSU. Procesos Industriales área manufactura	50%
I20183PI081	Ingeniería Industrial	50%
I20183mc071	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20203mc012	TSU. Mecatrónica área Automatización	50%
I20193MC176	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20213MC183	TSU. Mecatrónica área Automatización	50%
20203NT057	TSU. Nanotecnología área Materiales	50%
20203mc025	TSU. Mecatrónica área Automatización	50%
20203mc188	TSU. Mecatrónica área Automatización	50%
20213NT030	Ingeniería en Nanotecnología	50%
20213mc066	TSU. Mecatrónica área Automatización	50%
I20193nt052	Ingeniería en Nanotecnología	50%
I20183PI018	Ingeniería Industrial	50%
20213mt027	TSU. Mantenimiento área Industrial	50%
20203INT014	Ingeniería en Nanotecnología	50%
20213mc157	TSU. Mecatrónica área Automatización	50%
20213pi036	Ingeniería Industrial	50%
20213mc080	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193MC126	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20203MC024	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20183NT042	Ingeniería en Nanotecnología	50%
I20183NT016	Ingeniería en Nanotecnología	50%
20213nt033	TSU. Nanotecnología área Materiales	50%
20203pi066	TSU. Procesos Industriales área manufactura	50%
20213MC034	TSU. Mecatrónica área Automatización	50%
20203MC097	TSU. Mecatrónica área Automatización	50%
I20183PI066	Ingeniería Industrial	50%
I20193PI039	Ingeniería Industrial	50%
I20183NT021	Ingeniería en Nanotecnología	50%
20213NT021	TSU. Nanotecnología área Materiales	50%
I20183MC165	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20183mc053	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193PI023	Ingeniería Industrial	50%
20213mc074	TSU. Mecatrónica área Automatización	50%
I20183MC168	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20213INT002	Ingeniería en Nanotecnología	50%

BECAS INSTITUCIONALES DE SOLVENCIA

DAMI



MATRÍCULA	CARRERA	PORCENTAJE
20213MT086	TSU en Mantenimiento área Industrial	50%
20213MT087	TSU en Mantenimiento área Industrial	50%
20213MT056	TSU en Mantenimiento área Industrial	50%
20213MT064	TSU en Mantenimiento área Industrial	50%
20203MT091	TSU en Mantenimiento área Industrial	50%
20203MT095	TSU en Mantenimiento área Industrial	50%
20203MT119	TSU en Mantenimiento área Industrial	50%
20203MT040	TSU en Mantenimiento área Industrial	50%
20203MT044	TSU en Mantenimiento área Industrial	50%
20203MT048	TSU en Mantenimiento área Industrial	50%
20203MT103	TSU en Mantenimiento área Industrial	50%
20203MT050	TSU en Mantenimiento área Industrial	50%
20203MT051	TSU en Mantenimiento área Industrial	50%
20203MT120	TSU en Mantenimiento área Industrial	50%
20203MT054	TSU en Mantenimiento área Industrial	50%
20193MT069	TSU en Mantenimiento área Industrial	50%
20203MT110	TSU en Mantenimiento área Industrial	50%
20203MT059	TSU en Mantenimiento área Industrial	50%
20203MT061	TSU en Mantenimiento área Industrial	50%
20203MT046	TSU en Mantenimiento área Industrial	50%
20213MC015	TSU en Mecatrónica área automatización	50%
20213MC016	TSU en Mecatrónica área automatización	50%
20213MC178	TSU en Mecatrónica área automatización	50%
20213MC143	TSU en Mecatrónica área automatización	50%
20213MC145	TSU en Mecatrónica área automatización	50%
20203MC088	TSU en Mecatrónica área automatización	50%
20213NT016	TSU en Nanotecnología área Materiales	50%
20213NT034	TSU en Nanotecnología área Materiales	50%

20203NT017	TSU en Nanotecnología área Materiales	50%
20203NT045	TSU en Nanotecnología área Materiales	50%
20203NT053	TSU en Nanotecnología área Materiales	50%
20213PI010	TSU en Procesos Industriales área Manufactura	50%
20213PI015	TSU en Procesos Industriales área Manufactura	50%
20213PI023	TSU en Procesos Industriales área Manufactura	50%
20213PI049	TSU en Procesos Industriales área Manufactura	50%
20203PI008	TSU en Procesos Industriales área Manufactura	50%
20203PI015	TSU en Procesos Industriales área Manufactura	50%
20203PI078	TSU en Procesos Industriales área Manufactura	50%
20203PI044	TSU en Procesos Industriales área Manufactura	50%
20203PI050	TSU en Procesos Industriales área Manufactura	50%
20203PI047	TSU en Procesos Industriales área Manufactura	50%
20203PI046	TSU en Procesos Industriales área Manufactura	50%
20203PI088	TSU en Procesos Industriales área Manufactura	50%
20203PI002	TSU en Procesos Industriales área Manufactura	50%
20203PI004	TSU en Procesos Industriales área Manufactura	50%
20203PI021	TSU en Procesos Industriales área Manufactura	50%
20203PI029	TSU en Procesos Industriales área Manufactura	50%
20203PI041	TSU en Procesos Industriales área Manufactura	50%
20203PI059	TSU en Procesos Industriales área Manufactura	50%
I20183MT005	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	50%
I20193MT037	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	50%
20163MT075	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	50%
20173MT115	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	50%
I20193MC071	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20193MC045	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20193MC161	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193MC047	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193MC066	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20183MC032	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20213IMC001	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20173MC197	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20203IMC003	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20183MC225	Ingeniería en Mecatrónica	50%

I20173MC187	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20173MC054	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20183MC155	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20173NT036	Ingeniería en Nanotecnología	50%
I20183NT040	Ingeniería en Nanotecnología	50%
20213IIN002	Ingeniería Industrial	50%
I20193PI009	Ingeniería Industrial	50%
I20183PI043	Ingeniería Industrial	50%
20193PI052	Ingeniería Industrial	50%
I20193PI072	Ingeniería Industrial	50%
20193PI056	Ingeniería Industrial	50%
I20183PI073	Ingeniería Industrial	50%
I20193PI084	Ingeniería Industrial	50%
I20193PI029	Ingeniería Industrial	50%
I20183PI094	Ingeniería Industrial	50%
20173PI007	Ingeniería Industrial	50%
20203MT071	TSU en Mantenimiento área Industrial	50%
20213MC020	TSU en Mecatrónica área automatización	50%
20193MC172	Ingeniería en Mecatrónica	50%
2021IIMC003	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193MC190	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20183MC055	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20183MC129	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193PI025	Ingeniería Industrial	50%

BECAS INSTITUCIONALES DE PROYECTOS

DAMI



MATRÍCULA	CARRERA	PORCENTAJE
I20183MC176	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20203mc202	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193MC166	Ingeniería en Mecatrónica	50%

I20193MC117	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193MC003	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193mc022	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20203pi032	TSU. Procesos Industriales área manufactura	50%
I20193MC132	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193MC149	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20203mc067	TSU. Mecatrónica área Automatización	50%
I20193mc068	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20203MC117	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193MC083	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193MC178	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20213mc086	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20183MC192	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193MC182	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193MC198	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20193MC088	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20203mc103	Ingeniería en Mecatrónica	50%
I20183MC145	Ingeniería en Mecatrónica	50%

BECAS INSTITUCIONALES DE FAMILIARES O TRABAJADORES

DAMI



MATRÍCULA	CARRERA	PORCENTAJE
20203MT006	TSU. Mantenimiento área Industrial	50%
20213PI002	TSU. Procesos Industriales área manufactura	50%

BECAS INSTITUCIONALES DE PUEBLOS INDÍGENAS**DAMI**

MATRÍCULA	CARRERA	PORCENTAJE
20203MC011	TSU. Mecatrónica área Automatización	50%
I20183mc079	Ingeniería en Mecatrónica	50%
20203NT021	Ingeniería en Nanotecnología	50%

BECAS INSTITUCIONALES DISCAPACIDAD**DAMI**

MATRÍCULA	CARRERA	PORCENTAJE
20213MT016	Ingeniería en Mantenimiento Industrial	50%